

나노 소자 실현을 위한 DNA를 이용한 전도성 금 나노선에 관한 연구

김형진¹, 김정태^{1,2}, 노용한¹, 홍병유^{1,2*}

¹성균관대학교 정보통신공학부, ²성균관대학교 플라즈마 응용 표면기술 연구 센터

* E-mail : byhong@skku.edu

금속 나노입자와 Bio 물질의 합성에 의한 금속 나노 선 형성은 나노 소자나 나노 회로에 대한 잘 정렬되어진 전도성 물질로 광범위하게 연구 되어지고 있다. 금속 나노 선은 형판처럼 사용 되어진 DNA 위에 amine 그룹 의해 처리되어진 금속 또는 금속성 나노입자의 결합에 의해 형성 되어진다. 예로서, 금 나노 선은 aniline이나 lysine으로 둘러 싸여진 금 나노 입자와 DNA의 phosphate 그룹 사이의 정전기적 상호 작용에 의해 형성 되어졌다.^(1,2)

여기서, 우리는 3-(aminopropyl)triethoxysilane (APS)이 코팅 되어진 Si 웨이퍼 위에 저열 되어진 DNA 분자와 aniline이나 2-aminoethanthio (AET)에 둘러 싸여진 금 나노 입자의 합성으로 금 나노 선을 형성하기 위한 새로운 기술을 제안한다. 전도성 금 나노 선은 aniline이나 AET에 의해 양 전하를 띠는 금 나노 입자와 음의 전하를 띠는 DNA의 phosphate 그룹들 사이에 정정기적 상호 작용에 의해 강한 결합력으로 형성 되어진다. 이 연구에서 우리는 금 나노 입자 사이의 간격을 제어하기 위하여 AET와 금 나노 입자의 숙성 시간, AET와 금 나노 입자의 비율, 금 나노 입자와 DNA의 비율, 금 나노 입자의 크기 (2, 5 그리고 10 nm) 그리고 금 나노 입자의 처리 시간에 대한 효과를 연구 하였다. 그 결과 다양한 직경과 간격을 가지는 금 나노 선을 제작하였다. 추가적으로, 우리는 나노 전극 사이에 고착 되어진 금 나노선의 전기 전도성을 측정하였다. 이 연구되어진 나노 선은 실온에서 ohmic 전도특성을 나타내었다. 우리는 금 나노선의 형성을 분석하기 위하여 원자력 현미경 (AFM)과 금 나노선의 전기 전도성을 측정하기 위하여 HP4145B semiconductor parameter analyzer 를 사용하였다.

참고문헌

1. H. Nakao, H. Shiigi, Y. Yamamoto, S. Tokonami, T. Nagaoka, S. Sugiyama, T. Ohtani, "Highly ordered assemblies of Au nanoparticles organized on DNA" Nano Letters **3**, 1391 (2003).
2. M. Sastry, A. Kumar, S. Datar, C. V. Dharmadhikari, K. N. Ganesh, "DNA-mediated electrostatic assembly of gold nanoparticles into linear arrays by a simple drop-coating procedure" Appl. Phys. Lett. **78**, 2943 (2001).